

Effects of Buffer Layer Growth Temperature on Micro-Structures in the Cubic GaN Films  
Grown on GaAs (001) Substrates by MOVPE

By

Pornsiri Wanarattikan

Surang Sumnavadee

Sakuntam Sanorpim

Kentaro Onabe

Key Engineering Materials Volume 751 (August 2017) : 507-511

สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่

<https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.751.507>